



**INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA**

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

क्रमांक : 022107700  
SL No :



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय  
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र  
PATENT CERTIFICATE  
(Rule 74 Of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 332214  
आवेदन सं. / Application No. : 201721016425  
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 10/05/2017  
पेटेंटी / Patentee : PANDIT DEENDAYAL PETROLEUM UNIVERSITY

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A PROCESS FOR ELECTRO DEPOSITION OF SILICON NANO- SPHERES नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 10th day of May 2017 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A PROCESS FOR ELECTRO DEPOSITION OF SILICON NANO- SPHERES as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 10th day of May 2017 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 17/02/2020  
Date of Grant :

*OKSupta*  
पेटेंट नियंत्रक  
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 10th day of May 2019 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 10th day of May 2019 and on the same day in every year thereafter.